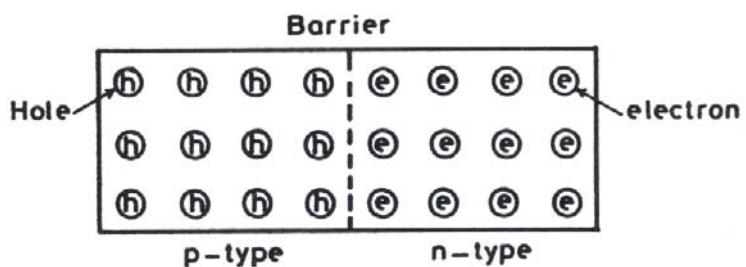


ثنائي الوصلة (p-n Junction Diode) (p-n)

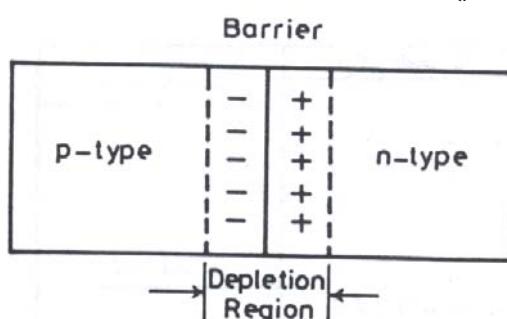
يتم تشكيل ثنائي الوصلة p-n (الدايود) على بلورة أحادية ومتصلة من مادة شبه موصل نقى (سيليكون أو جرمانيوم) وطعم أحد أجزاء هذه البلورة بشوائب مانحة وطعم الجزء الآخر بشوائب كاسية. وجدير بالذكر أنه لا يمكن تشكيل ثنائي الوصلة p-n بمجرد وضع قطعة من مادة شبه موصل نوع n ملائمة لمادة نوع p لأن عدم الاستمرار به في البناء البلوري لمادة شبه الموصل يؤدي إلى ضياع كل الصفات التي يشكل الدايوود من أجلها ويبين شكل (1-5) تركيب ثنائي الوصلة p-n حيث يحتوى هذا التركيب على حاجز (Barrier) يبين مادة شبه الموصل نوع p ويبين المادة نوع n ونظراً لهذا التركيب تكون غالبية حاملات التيار في مادة نوع p فجوات (Holes) بينما تكون غالبية حاملات الشحنة في المادة n هي الكترونات.



شكل (1-1)

الموحد في حالة عدم تطبيق جهد على الوصلة p-n:

ذكرنا سابقاً أن الوصلة n يوجد بها عدد كبير من الإلكترونات الحرة والوصلة p يوجد بها عدد كبير من الفجوات وعند وضع الوصلتين ملاصقتين لبعضهما بينهما حاجز فإن الإلكترونات في الوصلة n القريبة من الحاجز سوف تغادر إلى الفجوات في الوصلة p لتترك ذرتها الأم على شكل أيون موجب وكذلك الفجوات التي تعبر من المنطقة p إلى المنطقة n تبقى ذرتها الأم على شكل أيون سالب وهذا تكون شحنة فراغية على جنبي الفاصل تدعى بمنطقة الاستنزاف (Depletion Region) وعلىه فإن هذه المنطقة تكون خالية تماماً من أي حاملات للشحنة.



شكل (1-6) منطقة الاستنزاف في ثنائي الوصلة p-n